

表面微細凹凸形状を有する ダイヤモンドライクカーボンの創製に関する研究

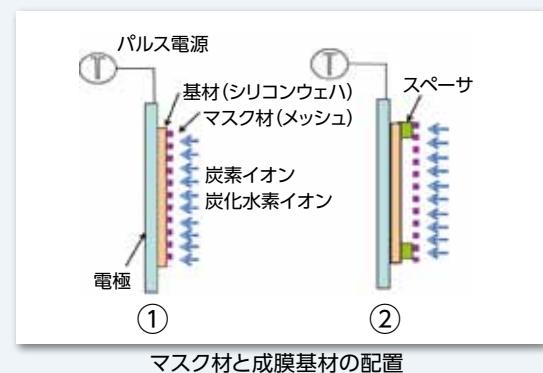
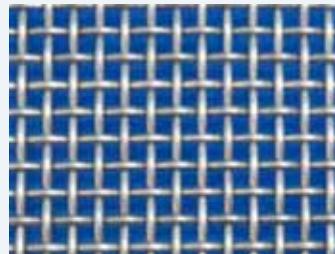
■基盤技術課 服部 悟

はじめに

機械部品の摺動部をはじめとする物体同士が擦れる界面では、その表面状態が摺動特性に大きく影響することから、目的に応じ各種コーティング等さまざまな表面改質が行われています。また表面に機械加工やショットピーニングなどにより微細な凹凸を作ることで、トライポロジー特性の向上が図られています。本研究では、高硬度で低摩擦係数の特性を持つダイヤモンドライクカーボン(DLC)に微細凹凸形状を形成することで摺動特性の向上を目指し、成膜基材をメッシュ状のマスク材を用いて部分選択的に成膜を抑制し、微細凹凸形状を持つDLC皮膜の形成を試みました。

実験方法

マスク材として市販のポリエチル製およびステンレス製の平織りメッシュ(目開き寸法は約50、100、150、200μm)を用いました。成膜基材にはシリコンウェハを用い①マスク材を基材上に直接配置したもの、②基材とマスク材の間にスペーサを挟み間隔を設けた場合について検討しました。



結果

ポリエチル製およびステンレス製のメッシュのいずれを用いた場合も、目開き形状に応じたDLCを形成でき、50μmサイズの形状を有するDLCを成膜することができました。

また、マスク材と基材に間隔を設けて成膜することで、DLC断面形状がなだらかに変化することが分かりました。

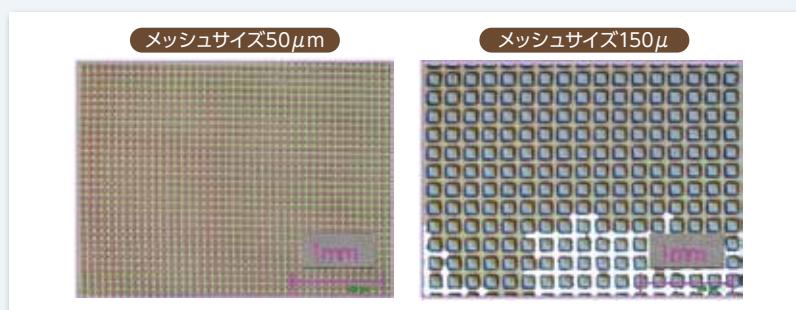
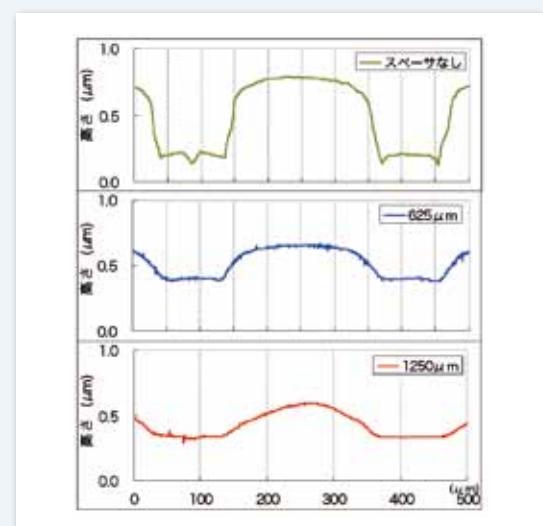


写真 マスクを用いて形成したDLCの外観



マスクー基材間隔とDLC断面形状の変化

☆自社の製品にDLCを試してみませんか?

DLCは高硬度、低摩擦係数といった摺動特性だけなく、耐食性や生体適合性といった優れた特性を利用し、近年では医療用具などへも適用が広がっています。そのようなDLCですが、なかなか気軽に成膜してみるというわけにはいかないと思います。当センターでは、PBIID方式DLC成膜装置を保有していますのでぜひ一度お試しください。詳しくは、下記担当までご相談ください。

お問い合わせ先

京都府中小企業技術センター 基盤技術課 材料・機能評価担当 TEL:075-315-8633 FAX:075-315-9497 E-mail:kiban@mtc.pref.kyoto.lg.jp